

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso di manifestazione di interesse per confermare i presupposti al ricorso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema di nanolitografia termica per il centro PoliFAB del Politecnico di Milano.

NOTA:

Il termine di presentazione delle candidature viene prorogato al 30 maggio 2020 alle ore 12:00, secondo quanto previsto dall'art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23.

Le risposte alla manifestazione di interesse presentate alla data del 31.03.2020, termine di presentazione delle candidature previsto dall'avviso repertorio n. 2242, protocollo n. 46244 del 16.03.2020, pubblicato sulla GU S: 2020/S 056-131933, saranno considerate valide.